Searching PAJ Page 1 of 2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-265865

(43) Date of publication of application: 17.10.1995

(51)Int.Cl.

C02F 1/469 B01D 61/48

(21)Application number: 06-082420

(71)Applicant: JAPAN ORGANO CO LTD

(22)Date of filing:

29.03.1994

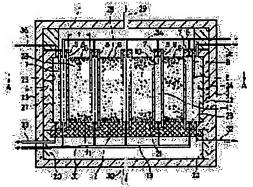
(72)Inventor: TAMURA MAKIO

# (54) ELECTROLYTIC DEIONIZED WATER PRODUCING DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To exhibit stabilized deionizing performance by arranging the plural concentration chamber units each having a cation-exchange membrane and an anion-exchange membrane between the anode and cathode in parallel at specified intervals and packing an ion exchanger in the dead space between the units to constitute a desalting part.

CONSTITUTION: When deionized water is produced, water to be treated is introduced from an inlet pipe 29, concd. water from an inlet pipe 31 and electrode water from inlet pipes 32 and 33. A DC current is applied between an anode 3 and a cathode 4. As a result, the water to be treated is passed through the bed packed with an ion-exchange resin 28 in each desalting part 6 to



remove the impurity ion, and the obtained deionized water is discharged from an outlet pipe 30. The impurity ion in the desalting part 6 is electrically attracted and passed through the ion-exchange membranes 7 and 8 into a concentration chamber 10, the concd. water is passed upwardly through the chamber 10 and discharged from an outlet pipe 34, and the electrode water is discharged from outlet pipes 35 and 36.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

21.04.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3090841

[Date of registration]

21.07.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平7-265865

(43)公開日 平成7年(1985)10月17日

(51) Int.CL\*

報別記号 庁内整理番号

PΙ

技術表示體所

CO2F 1/469

B01D 61/48

6953-4D

CO2P 1/46

103

審査部ポ 京韶梁 語求項の数6 FD (全 8 四)

(21)出職番号

(22)出題日

特顯平6-82420

平成6年(1994)3月29日

(71)出順人 000004400

オルガノ株式会社

京京都文京区本郷5丁目5番16号

(72) 発明者 田村 真紀夫

埼玉県戸田市川岸1丁目4番9号 オルガ

ノ株式会社総合研究所内

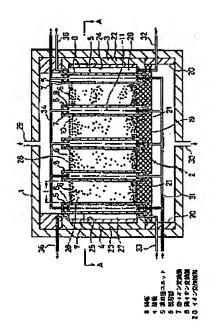
(74)代憩人 弁憩士 細井 勇

#### (54) [発明の名称] 電気式脱イオン水製造装置

### (57)【要約】

【構成】 内部がくり抜かれた枠体の一方の面に陽イオン交換膜を接着し、他方の面に陰イオン交換膜を接着し、その内部に流路形成村を挿入して造縮室ユニットを構成する。陽極と陰極の間に複数の遺稿室ユニットを所定間隔をおいて並設し、遺稿室ユニット相互間の空所内にイオン交換樹脂を充填して脱塩部を構成する。脱塩部に核処理水を流し、濃縮室ユニットに遺縮水を流して被処理水の脱イオン処理を行なう。

【効果】 脱塩部の圧力をP。、濃縮室の圧力をP。としたときP。≧P。の条件で運転することが可能となり、安定した脱イオン性能を発揮できると共に電気抵抗を低下せしめて電力コストの低減を図れる効果がある。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽イオン交換膜と陰イオン交換膜との対 向面周囲部を直接又は間接的に接合し、それにより形成 される内部空間に濃縮水流路を形成すると共に遺稿水の 出入口を設けてなる濃縮室ユニットを陽極と陰極との間 に所定間隔をおいて複数並設し、これら濃縮室ユニット 相互間の空所内にイオン交換体を充填して脱塩部を構成 したことを特徴とする電気式脱イオン水製造装置。

1

【請求項2】 陽イオン交換膜と陰イオン交換膜とを重 ね合わせ、その対向面周囲部を接合して袋状に構成し、 該袋体の内部空間に流路形成材を収納すると共に、濃縮 水出入口を設けて濃縮室ユニットを構成してなる請求項 1 記載の電気式脱イオン水製造装置。

【請求項3】 内部がくり後かれた形状の枠体の一方の 面に陽イオン交換膜を接合すると共に、他方の面に陰イ オン交換膜を接合し、それにより形成される内部空間に 遊路形成材を収納すると共に、濃縮水出入口を設けて濃 **縮室ユニットを構成してなる請求項1記載の電気式脱イ** オン水製造装置。

2又は3記載の電気式脱イオン水製造装置。

【請求項5】 イオン交換体がイオン交換繊維である請 求項4記載の電気式脱イオン水製造装置。

【請求項6】 内部がくり接かれた形状を有し且つ流路 形成村の機能を有する複数のリブを一体的に設けてなる 枠体の一方の面に陽イオン交換膜を接合すると共に、他 方の面に降イオン交換膜を接合し、波稿水出入口を設け て造稿室ユニットを構成してなる請求項1記載の電気式 脱イオン水製造装置。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は脱イオン水を用いる半導 体製造工業、製薬工業、食品工業等の各種の工業或いは 発電所(復水処理や結給水処理等) 研究所等で利用さ れる電気式脱イオン水製造装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】脱イオン水を製造する装置として古くか ら、イオン交換樹脂に被処理水を通して脱イオンを行な う脱イオン水製造装置が知られているが、彼処理水の通 水量の増加に伴ってイオン交換樹脂がイオンで飽和され 40 るため敵及びアルカリ水溶液にて再生しなければなら ず、この操作上の不利を解消すべく近年、薬剤による再 生が全く不要な電気式脱イオン水製造装置が実用化され ている。

【①①①3】との従来の電気式脱イオン水製造装置は図 9に示すように、枠体40の両面にそれぞれ陽イオン交 換膜41、陰イオン交換膜42を接着し、その内部空間 にイオン交換樹脂43(陽イオン交換樹脂及び陰イオン 交換樹脂)を充填してなる脱イオンモジュール44を枠

並設し、各脱イオンモジュール相互間の空間部を遺縮室 46として構成し、これら複数の脱イオンモジュール4 4と澁舘室46との交互配列体の両側部に院径47と陰 極48を配置してなるものである。なお、上記脱イオン モジュール44は、具体的には、枠体40内の空間部に 図示しない複数のリブを接設または構設して枠体40内 の空間部を複数の小室に区画し、これらの小室に上記ィ オン交換制脂を充填してなるものである。また、遺稿室 4.6内には、特に図示していないが例えば合成樹脂製ネ ット等の遠路形成材が収めされている。そしてこの装置 において、陽極47と陰極48間に直流電流を通じ、且 つ接処理水を接処選水流入ライン49を通して脱イオン モジュール44によって形成される脱塩室内に流入せし め、また濃縮水を濃縮水流入ライン50を通して濃縮室 46内に遠入せしめ、見に両常極における常極室にはそ れぞれ電極水流入ライン51、52を経て電極水を流入 せしめる。

2

【①①04】脱塩室内に流入した被処理水はイオン交換 衛脂43の充填層を塗下し、その際、該被処理水中の不 【語求項4】 流路形成村がイオン交換体である語求項 20 純物イオンが除かれ、脱イオン水流出ライン53を経て 脱イオン水が得られる。 また濃縮室46内に流入した濃 縮水は濃縮室46内を流下するとき、イオン交換膜4

- 1. 42を介して移動してくる不純物イオンを受け取
- り、不純物イオンを濃縮した濃縮水として濃縮水流出ラ イン57より流出し、更に両電極室内に流入した電極水 は電極水流出ライン54.55より流出する。

【① 0 0 5 】以上のような操作によって被処理水中の不 終物イオンは電気的に除去されるので、充填したイオン 交換樹脂を発波による再生を行なうことなく脱イオン水 30 を連続的に得ることができる。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し た従来の装置においては適正な運転条件の設定が困難で あり、運転状態が極めて不安定であった。即ち、いま脱 塩室56の圧力をP。、濃縮室46の圧力をP。とする と、構造上の観点からはP。≦P。が好ましい。その理 由は、P。≥P、とするとイオン交換膜41、42の剥 れの問題が生じるからである。イオン交換膜41、42 は枠体4.0 に接着されているが、脱塩室5.6 内の圧力P 。が追縮室46内の圧力P。よりも高くなると上記接者 が割れる方向に力が働くため、甚だしい場合には接着剥 れが生じるか或いは接着部はそのまま残り、その付近の イオン交換膜が破れるという事態を生じ、その結果、脱 イオン水が漏出したり、脱イオン性能に支障をきたすと いう不具合を生じる(接着面とは反対の面においてイオ ン交換膜はゴムバッキン45によって押さえられている が、シールの不完全な部分があるためこのような問題が 生じる)。

【0007】また電気抵抗の観点からもP。≦P。が好 体4 ()の周囲に付設したゴムバッキン45を介して複数 50 ましい。脱塩室56の電気抵抗は、イオン交換膜自体の 電気抵抗及びイオン交換樹脂自体の電気抵抗の外に、イ オン交換樹脂同士の接触状態に起因する抵抗と、イオン 交換膜とイオン交換制脂との接触状態に起因する抵抗と いう要素によってもその大小が決定されるのであり、こ の場合、外部より強く押し付けられることにより、イオ ン交換樹脂同士或いはイオン交換膜とイオン交換樹脂と がより強く接触すると電気抵抗は小さくなる。反対にそ の接触時の押圧力が明いと電気抵抗は大きくなり、接触 が解かれて離間すると電気抵抗は更に大きくなる。ここ において脱塩室56内の圧力P。が設備室46内の圧力 15 P. よりも高い場合には、イオン交換膜41、42が外 方に膨出し、その分脱塩室の内容積が並がるため、イオ ン交換樹脂同士或いはイオン交換膜とイオン交換樹脂と の間の接触が緩むか或いは甚だしい場合にはそれらの接 触が解かれて一部離間する事態が生じ、その結果、電気 抵抗が増大する。電気抵抗が増大すれば、一定の電流を 流すためには高電圧を必要とし、電源部のコスト上昇を 招くこととなる。

3

【0008】上記したように構造面及び電気抵抗の観点 からP。 ≦P、が好ましいが、P。≦P、の条件で運転 すると、不純物イオンを高遺度に含む遺稲水が圧力差に よってイオン交換膜41.42を通って脱塩窒56内に 入り込む虞れがある。これはイオン交換膜が完全には液 の透過を阻止し得る性能を有するものではないからであ る。また濃縮室46内の遺稿水の塩濃度は脱塩室56内 の脱イオン水の塩濃度よりも高いから、両者間に濃度勾 配が生じ、濃度の高い濃縮水側から濃度の低い脱イオン 水側へイオンがイオン交換膜41、42を通して拡散す る傾向があり、とこにおいて、濃縮室46内の圧力P。 が脱塩室56内の圧力P』よりも高いとその傾向は顕著 30

【0009】造稿水が脱イオン水に混入すると、脱イオ ン水の水質を悪化させ、装置の性能を若しく低下させて しまう。このような観点からみると運転条件はP。≧P 。が好ましいととになる。しかしながらP。≥P。で は、上記した通りイオン交換膜の剝れや破壊の問題及び 電気抵抗増大に伴う電力コストの上昇という問題を生じ る.

【0010】とのように従来の装置においては、二律相 反する運転条件が存在するため適正な運転条件を設定す 40 ることが困難であり、運転状態が不安定で、流量や圧力 のわずかな変動でも脱イオン水の性状に影響が及ぼされ るという問題点があった。

【0011】また脱イオンモジュール44内にイオン交 換樹脂43を均一に充填する作業は極めて面倒且つ困難 であり作業効率の悪いものであった。更に脱イオンモジ ユール4.4.と遺稿室4.6との交互配列体を製作するに当 たっては、複数の脱イオンモジュール44をゴムバッキ ン45を介して幾重にも積み重ね、これを締付固定手段 を用いて締め付けるものであるため、脱イオンモジュー 50 に、内部をくり抜いた枠体9の一方の面に陰イオン交換

ル44の数が多い場合には均等に締め付けることができ ず、それによりシールの不完全さを招く廃れがあり、こ のため脱イオンモジュールの組立て枚数にも自ずと限度 があり、大型の装置を製作することが困難であった。 【①①12】本発明は叙上の点に鑑みなされたもので、 適正な運転条件を設定でき且つ運転状態の安定化を実現 でき、また製作が容易で装置の大型化も可能である電気 式脱イオン水製造装置を提供することを目的とする。 [0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、(1) 陽イオ ン交換膜と陰イオン交換膜との対向面周囲部を直接又は 間接的に接合し、それにより形成される内部空間に滅縮 水流路を形成すると共に遺稿水の出入口を設けてなる濃 縮室ユニットを陽極と陰極との間に所定間隔をおいて彼 数並設し、これら濃縮室ユニット相互間の空所内にイオ ン交換体を充填して脱塩部を構成したことを特徴とする 電気式脱イオン水製造装置。(2) 陽イオン交換膜と降 イオン交換膜とを重わ合わせ、その対向面周囲部を接合 して袋状に模成し、該袋体の内部空間に流路形成材を収 20 納すると共に、 設縮水出入口を設けて設縮室ユニットを 構成してなる上記(1)記載の電気式脱イオン水製造装 置。(3)内部がくり抜かれた形状の枠体の一方の面に 陽イオン交換膜を接合すると共に、他方の面に除イオン 交換膜を接合し、それにより形成される内部空間に流路 形成村を収納すると共に、遺縮水出入口を設けて遺縮室 ユニットを構成してなる上記(1)記載の電気式脱イオ ン水製造装置。(4) 流路形成材がイオン交換体である 上記(2)又は(3)記載の電気式脱イオン水製造装 置 (5) イオン交換体がイオン交換機能である上記 (4)記載の電気式脱イオン水製造装置、(6)内部が くり抜かれた形状を有し且つ流路形成针の級能を有する 複数のリブを一体的に設けてなる枠体の一方の面に関イ オン交換膜を接合すると共に、他方の面に降イオン交換 膜を接合し、遺稿水出入口を設けて遺稿室ユニットを構 成してなる上記(1)記載の電気式脱イオン水製造装置 を要旨とする.

【()()14】以下に本発明装置を図面に基づき説明す る。図1には本発明装置の一裏施例が示されている。1 はケーシングで、このケーシング1の下部に基合2が設 けられ、該基台2上に陽極3及び陰極4が相対向して設 けられていると共に、両電極間に複数の濃縮室ユニット 5及び脱塩部6が設けられている。

【①①15】遺稿室ユニット5は、一対の陰イオン交換 膜?と陽イオン交換膜8との対向面層囲部を直接又は間 接的に接合し、その内部に設縮水流路を形成すると共に **濃縮水の出入口を設けてなるものであるが、その態場に** は種々のものがある。図3~図5は上記イオン交換膜相 互の対向面国囲部を間接的に接合した例を示している。 【0016】即ち、図3に分解斜視図として示すよう

膜7が接合され、該枠体9の他方の面に隔イオン交換膜8が接合されている。接合臨所は枠体9との当接面であるから、上記イオン交換膜7、8においてはそれらの対向面周部が枠体9を介して間接的に接合されている形となる。接合手段としては通常、接着剤による接着が採用されるが、他の公知の接合方法、例えば両面テーブによる接着等を用いてもよい。

【10017】而して、枠体9にイオン交換膜7.8が接 台されることにより内部に空間が形成され、以て、濃縮 室1 ○が構成される。濃縮室1 ○は濃縮水を流す流路と 10 なり、この確略の形成保持のため濃縮室10内に流路形 成村が収納される。イオン交換膜7.8は柔軟材質から なるため脱塩部6からの押圧力により容易に変形する虞 れがあり、その場合、陰イオン交換膜でと陽イオン交換 膜8が相互に接触し合って、内部空間に形成すべき濃縮 水流路が閉鎖される問題が生じる。そこで濃縮水流路を 確保すべく上記流路形成材が収納される。濃縮水流路の 厚さは1~10mm、好ましくは2~4mmである。流 路形成材としてはイオン交換体を用いることが好まし い、イオン交換体を用いれば、濃縮室内の電気抵抗を低 20 下でき電力コストを低減できる利点がある。 該イオン交 換体としてイオン交換繊維が好適に用いられるが、他に 粒状のイオン交換御脂等を用いることも可能である。イ オン交換繊維としてはフェルト状のものが好ましい。

【0018】図3はフェルト状のイオン交換繊維(例えば場イオン交換繊維)11を用いた例を表しており、また図4は図3の機断面図を示している。これらの図に示す如く、イオン交換繊維11は濃縮室10の空間全域を坦め尽くす如く完全充填状態で収納されている。このようにすればイオン交換繊維11と濃縮室10との間で空 30間が生じず、電気抵抗を低下できる利点がある。

【①①19】フェルト状のイオン交換微維11を用いる 場合、濃縮水は該繊維内の空瞭部を流れることになり、 従って該空隙部が濃縮水流路を形成する。

【0020】流路形成材としては上記したイオン交換体の他に、特に図示しないがプラスチック製等の関体や布 1 地等を用いるとともできる。

【①①21】本発明において、濃縮室10に流路形成材を収納する底積としては挿入と固定の2底積がある。即ち流路形成材は増縮室10にその空間を退めるように挿 40入(充填)されても或いは単に挿入のみでなく 流路形成村を例えば特体9に何らかの固定手段を用いて固定するようにしてもよい。

【0022】本発明は別体の旋路形成材を設ける場合に 限定されず、例えば枠体と流路形成材は一体であっても よい。即ち、図5に示すように枠体9に複数のリブ12 を一体的に設けた場合は、このリブ12が旋路形成材と して機能する。13はリブ12に設けた通水孔である。 【0023】14は枠体9の下端部に設けた滤端水入

口. 15は枠体上端部に設けた濃縮水出口で、これらの 50 2.23の凹欠部に陽極板24、陰極板25をそれぞれ

出入口は濃縮室内部と連通している。

【0024】図6、図7は本発明における濃縮室ユニッ トの別の感憶。即ちイオン交換膜相互の対向面周囲部を 直接接合した例を示している。この感様においては、陰 イオン交換膜でと陽イオン交換膜8を重ね合わせ、その 対向面周囲部を接合し、袋状に構成してある。図6にお いて斜線を施した部分目は、接合部分を示している。こ の場合も接合手段としては接着剤による接着、両面テー プによる接着、その他の公知の接合方法が採用される。 袋体の内部空間が減縮室10として構成され、該道縮室 10が濃縮水流路となり、且つ濃縮室10内に、流路形 成村としてのフェルト状のイオン交換御稚11が収納さ れている。イオン交換繊維以外の流路形成材としては、 図3. 図4に関して上記したものと同様のものが用いら れる。また漆脂形成材の収納の態様も上記したと同様、 挿入でも固定でもよい。更に図6の機断面図として図7 に示すようにこの底様においても上記と同様に、イオン 交換機能 1 1 は濃縮室 1 0 内に密に充填収納されてい る。 袋体の上下両端部にはそれぞれ造稿室 10 内に連通 して造縮水入口14、濃縮水出口15が設けられてい

【0025】上記の如く構成される波福空ユニット5は基台2上に所定間隔をおいて複数並設される。図2は図1のA-A根断面図であり、この濃福室ユニット5の取付固定のためケーシング1内に支持枠16、16が対向状に設けられる。支持枠16、16はそれぞれ長手方向に沿って複数の凹滞17、17を有し且つ長手方向両端部にはL形滞18、18が穿設されている。濃福室ユニット5はその両側端部が支持枠の凹滞17、17に飲合されるように上方から下方に向けて支持枠16、16間に挿入され、以て複数の波福空ユニット5が基台2上に保持固定される。

[0026]一方、基台2は機細な網目を有する網状部19と該網状部19を支持固定している胸部20とからなり、網状部19には所定間隔毎に上方に突出した突状部21が設けられている。突状部21は濃縮空ユニット5の帽方向に沿って設けられ、濃縮室ユニット5を上記の如く支持枠16、16間に挿入したとき、同時に前後の突状部21、21間に形成される凹部に該ユニット5の下端部が嵌合されるようになっている。網状部19は、イオン交換体が通過しない程度のメッシュの網目を有しており、従って濃縮室ユニット5、5相互関等にイオン交換樹脂を充填したとき該樹脂が網状部19を通り抜けることはない。

【0027】基台2は上記構造のものに限定されない。 要は脱イオン水は透過するがイオン交換体は透過しない 機梱空孔構造を有するものであればよく、例えばウレタ ンスポンジを用いることもできる。

【0028】陽極3、陰極4はそれぞれ電極支持体2 n 2 23の四次部に臨極節24 陰極板25をそれぞれ

(5)

取付けてなるもので、電極支持体22.23の前面には 通常、それぞれ仕切り膜が接着される。

【0029】仕切り膜としては陽イオン交換膜、陰イオ ン交換膜、或いはイオン交換性のない単なる隔膜等が用 いられるが、本実施例においては濃縮室ユニット5のイ オン交換膜が仕切り膜を兼ねて用いられている。即ち、 両電便部における電極支持体22、23の前面にはそれ ぞれ追縮室ユニット5、5が接着され、陽極3の電極文 持体22前面には遠縮室ユニットの陽イオン交換膜8 が、また陰極4の穹極支持体23前面には該ユニットの 10 陰イオン交換膜でがそれぞれ接着された形となってお り、それらと陽極板24、陰極板25との間にそれぞれ 院領室26、除極室27が形成されている。

【0030】なお、陽極室26においては電気分解によ って塩素ガスが発生する腐れがあるので、上記隔極3の 電極支持体22前面に接着する陽イオン交換膜として は、耐酸化性に優れたフッ素樹脂系の陽イオン交換膜 (例えばナフィオン(商品名))を使用するのが好まし

【0031】とのように構成される陽極3及び陰極4は 20 ケーシング ] 内の両端部に位置して基台2上に設置され る。このとき電極支持体22、23の前面に接着された 濃縮室ユニット5、5はそれぞれその両側端部が支持枠 のし形譜18.18に嵌入し位置固定されるようになっ ている。

【()()32】濃縮室ユニット5、5相互間の各空所内に イオン交換体を充填して脱塩部6が構成される。なお、 本実施例のように濃縮室ユニット5のイオン交換膜を仕 切り膜としても利用するのではなく、電極支持体の前面 に専用の仕切り膜を設ける場合は、陽極と濃縮室ユニッ 30 より流出する。 トとの間並びに陰極と濃縮室ユニットとの間の空所内に もイオン交換体を充填して脱塩部を構成することができ る。但し、その場合は、本実施例と異なり、院師の常径 支持体前面に除イオン交換膜を、また、陰極の電極支持 体前面に陽イオン交換膜を接着する必要がある。該イオ ン交換体としては通常、イオン交換樹脂が用いられる が、イオン交換機能であってもよい。図1、図2には、 イオン交換体としてイオン交換樹脂28が用いられてい る例が示されている。この場合、陽イオン交換樹脂及び るに当たり、陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の泥 台イオン交換樹脂を充填しても或いは、陽イオン交換樹 脂と陰イオン交換樹脂を交互に層状に充填してもよい。 脱塩部6の厚さ t (図1)は2~30 mm、好ましくは 4~10 mmである。

【0033】ケーシング1の上面に接処理水流入管29 が、また下面には脱イオン水流出管3 ()がそれぞれ設け ちれ、 更にケーシング内下部には濃縮水流入管31及び 電極水流入管32、33がそれぞれ設けられ、これらの 徳入管31、32、33は基台の網状部19を貫通し

て、流入管31は濃縮室ユニットの濃縮水入口14に連 結され、また流入管32.33はそれぞれ院極室26、 陰極室27の各下部に連結されている。 滤縮室ユニット の遺稿水出口15には濃縮水流出管34が連結され、ま た陽極室26、陰極室27の各上部にはそれぞれ、電極 水流出管35、36が接続され、これらの流入管31、 32. 33及び流出管34. 35, 36はそれぞれケー シング外方に臨んで延設されている。尚、本発明装置に おけるケーシングは上記の如き方形状箱型の容器に限定 されず、円筒形の容器でも同様に実施できる。

【0034】本発明装置は上記の如く構成されるが、図 8に示すように本発明装置」は脱炭酸装置D及び逆浸透 膜装置Kと組み合わせて用いることができる。最初に彼 処理水Aを脱炭酸装置Dに通して脱炭酸処理した後、そ の処理水を逆浸透膜装置Kに通すことにより、電気式脱 イオン水製造装置内においてスケール街出の原因となる Caイオン、Mgイオン等の硬度成分を除去できるので 好ましい。

[0035]

【作用】次に、本発明の作用を図1に基づき説明する。 院便3と陰極4の間に直流電流を通じ、彼処理水流入管 29より彼処理水を流入すると共に、濃縮水流入管31 より鎧縮水を流入し、且つ電極水流入管32、33より 電極水を流入する。

[0036]接処理水流入管29より流入した接処理水 は下向流で各脱塩部6を流下し、イオン交換制脂28の 充填層を通過する際に不確物イオンが除かれ、以て脱イ オン水が得られ、この脱イオン水は基台の網状部19を 通ってケーシング下方に導かれ、脱イオン水流出管30

【0037】一方、濃縮水流入管31より流入した濃縮 水は各濃縮室10を上向流で流入上昇する。脱塩部6内 の不純物イオンは電気的に吸引されてイオン交換膜7、 8を通して濃縮室10に移動する。 遺稿室10を流れる 濃縮水はこの移動してくる不純物イオンを受け取り、不 純物イオンを濃縮した濃縮水として濃縮水流出管34よ り流出する。また電極水流入管32.33より流入した 電極水は電極水流出管35.36より流出する。

【①①38】図8に示すように、本発明装置に供給され 陰イオン交換樹脂が用いられるが、上記空所内に充填す 49 る彼処理水(最初に脱炭酸装置 D 及び逆浸透膜装置 K に 通した場合はその透過水) Aの一部を設縮水Bとして利 用することができ、また、濃縮室より流出した濃縮水B の一部を電極水Cとして利用することもできる。このよ うに電極水として濃縮水を用いると、イオン質が多いた めに電流効率が良くなり電力コストを低減できる。更に 該遺稿水Bの残部を脱炭酸装置Dと逆浸透膜装置Kとの 間の被処理水Aの供給部に還流して循環使用するように してもよく、かくする場合、系全体の水回収率の向上に 寄与できる。尚、滅縮水の滅縮室への流れ方向は下向流 50 であってもよい。

(5)

特関平7-265865

10

【0039】本発明装置を運転するに当たり、競塩部6の圧力P。と遺稿室10の圧力P。との関係において、P。≧P。の条件で運転することが可能である。即ち、P。≧P。の場合には、濃縮室ユニット5のイオン交換膜7.8は内方に押される方向に力を受け、外方への力即ち剥がされる方向への力は受けないからイオン交換膜7.8が剥がれたり、破れたりする問題は何ら生じな

【0040】またP。≥P。では、脱塩部6が拡がる方 向に力の作用を受けるが、仮りに脱塩部6が拡がったと 10 しても以下の拒由により問題はない。即ち、従来装置の 脱イオンモジュールの如くイオン交換膜が外方に湾曲し て並がるのを防止するために枠体40内の空間部に複数 のリブを縦設または構設して枠体40内の空間部を複数 の小室に区画し、この密閉状の狭い小室にイオン交換樹 脂を充填している場合と異なり、本発明における脱塩部 6は内部にリブ等の余分なものを収納しなくてもよいの で従来の脱塩室に比べて開放状であり、脱塩部6におけ るイオン交換樹脂の動きの自由度は上記腕イオンモジュ ールにおけるイオン交換樹脂のそれよりも大きい。従っ 20 て、脱塩部6の並がりにより一時的にイオン交換樹脂同 士蔵いはイオン交換膜7、8とイオン交換樹脂28との 間に接触離れの現象が生じたとしても、彼処理水の流れ により容易且つ遠やかに接触状態に復帰し、それがため 電気抵抗の増大を招く成れはない。

【0041】そしてP。≧P。であれば、その圧力勾配からみて、濃縮水がイオン交換膜7.8を通って脱塩部6に入り込む噴れはない。また濃度勾配により濃縮水中のイオンが脱イオン水の方へ拡散する傾向については、P。≦P。では圧力勾配の面からその傾向を増長するが、反対にP。≧P。であればその傾向を抑制する方向の物理的作用(上記圧力勾配による作用)が起こり、望ましい条件認定となる。

【0042】とのように本発明装置においては、P。≥ P。の条件で運転することが可能となり、それにより統一的な且つ適正な運転条件を設定できるようになったものであり、安定した運転状態を維持できる効果がある。 【0043】なお、上述の説明では接処理水を下向流で流す例について説明したが、被処理水を上向流で流す装 置構成としてもよいのは勿論である。

[0044]

【実施例】本発明接置を用いて脱イオン処理を行ない、 処理水質を測定した。装置の構成及び運転条件は以下の 通りである。

陽イオン交換膜:

能山曹達製CMH

陰イオン交換膜:

徳山曹建製AMH

院征、陰極:

白金属極 (10cm×20c

m)

19 濃縮室ユニットの数: 2

濃縮水流路材:

厚さ2 mm. 陽イオン交換繊維

(ニチビ製)

脱塩部の数: 3 (但し、陽極の電極支持体前面に上記と同じ除イオン交換膜を、また陰極の電極支持体前面に上記と同じ際イオン交換膜を、それぞれ専用の仕切り膜として接着し、陽、陰各電極と滤縮室ユニットの間の空所内にもイオン交換制脂を充填して脱塩部を構成することによって脱塩部の数を3とした。)

脱塩部の厚さ:

l e m

の イオン交換制語: アンバーライト | R-120B (商品名) とアンバーライト | RA-402 (商品名) を1:1に混合したイオン交換制脂

直流電源:

高砂製GPO110-3

彼処理水: 水道水を活性炭処理後、逆浸透 膜SU-720(鼠レ製)により脱イオンした透過水

透過水の水質: 電気伝導度5~7 μ S / cm、

рН6.3~6.4、水温16~18℃

濃縮水入口で1.0 kgf/cm' 濃縮水出口で0.9kgf/cm'、上向流道水

運転開始して1日経過後の処理水の水質を測定した。この測定に当たり、1)被処理水流費、2)端箱水と電極水の合計流費、3)電流、4)電圧に関する条件を表1に示す通り程々変えて測定を行なった。結果を表1に示す。

[0045]

【表1】

特関平7-265865

11

強地領水流量 (リットル/時)	(謝絵水+電瓶水) 流量 (リットル/哈)	理. 鉄 (A)	(4)	処理水質 (#S/cm)
6.0	10	0, 30	2	1. 29
B 0	10	0. 50	3 4	0, 66
B Q	10	0. 70	4 2	0, 12
40	10	0. 50	3 9	0. 15
8 0	10	0, 50	25	1. 12

【0046】上記結果より明らかなように良好な処理水 質が得られた。このことから本発明装置は充分実用的な 脱イオン能力を持つことが割った。また容器構造のた め、溶液の外部への漏出は全く観察されなかった。 [0047]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、適 正な運転条件を設定でき、運転状態の安定化を実現で き、流量や圧力の変動要因があっても脱イオン性能は常 に安定しており信頼性の高いものとなる上、電気抵抗を 低下せしめて電力コストの低減に寄与できる効果があ る,

【1)()48】また濃縮室ユニット相互間にイオン交換体 を充填する構造としたので従来装置のように脱イオンモ ジェール内にイオン交換樹脂を均一に充填するという面 30 5 追縮室ユニット 倒な作業は必要なく、製作が容易である。更にその製作 に当たって、従来装置の如く脱イオンモジュールと濃縮 室とを請み重ねて締付固定するという必要がなく、その 結果、大型装置を製作するのに何らの副約や困難性がな く、容易に装置の大型化を実現できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明装置の縦断面図である。

\*【図2】図1のA-A線断面図である。

【図3】濃縮室ユニットの分解料視図である。

【図4】図3の遺縮室ユニットの縦断面図である。

26 【図5】濃縮室ユニットの別の感傷の凝断面図である。

【図6】 濃縮室ユニットの別の底場の分解料視図であ

【図7】図6の遺縮室ユニットの縦断面図である。

【図8】本発明装置を用いた脱イオンシステムのブロッ ク図である。

【図9】従来装置の縦断面略図である。 【符号の説明】

3 陽極

陰極

6 脱塩部

7 陰イオン交換膜

8 陽イオン交換膜

14 滤縮水入口

15 濃縮水出口

28 イオン交換制脂

[図8]

